



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Inventors: Yoshiyuki AKIYAMA et al.)
Application No.: 10/757,413) Group Art Unit: 2856
Filed: January 15, 2004)
For: WAVEFORM MONITORING APPARATUS AND METHOD FOR MONITORING WAVEFORM)))
Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450	
Sir:	

CLAIM FOR PRIORITY

Under the provisions of Section 119 of 35 U.S.C., applicants hereby claim the benefit of the filing date of Japanese Patent Application No. 2003-008328, filed January 16, 2003, for the above identified United States Patent Application.

In support of applicants claim for priority, filed herewith is one certified copy of the above.

Respectfully submitted,

FINNEGAN, HENDERSON, FARABOW, GARRETT & DUNNER, L.L.P.

Dated: June 21, 2004

David W. Hill

Reg. No. 28,220

ERNEST F. CHAPMAN Reg. No. 25,961

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 1月16日

出 願 番 号

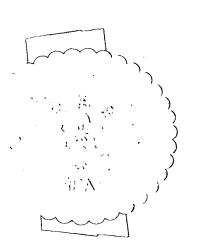
特願2003-008328

Application Number: [ST. 10/C]:

[JP2003-008328]

出 願 Applicant(s): 人

矢崎総業株式会社



特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 1月13日





【書類名】 特許願

【整理番号】 P-43545

【提出日】 平成15年 1月16日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B29C 45/76

B22D 17/32

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県榛原郡榛原町布引原206-1 矢崎部品株式会

社内

【氏名】 秋山 芳行

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県榛原郡榛原町布引原206-1 矢崎部品株式会

社内

【氏名】 中島 敏美

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県榛原郡榛原町布引原206-1 矢崎部品株式会

社内

【氏名】 松本 吉昭

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県榛原郡榛原町布引原206-1 矢崎部品株式会

社内

【氏名】 山田 忠幸

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県榛原郡榛原町布引原206-1 矢崎部品株式会

社内

【氏名】 棚橋 永好

【特許出願人】

【識別番号】 000006895

【氏名又は名称】 矢崎総業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100105647

【弁理士】

【氏名又は名称】 小栗 昌平

【電話番号】

03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】

100105474

【弁理士】

【氏名又は名称】 本多 弘徳

【電話番号】

03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】

100108589

【弁理士】

【氏名又は名称】 市川 利光

【電話番号】

03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】

100115107

【弁理士】

【氏名又は名称】 高松 猛

【電話番号】

03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】

100090343

【弁理士】

【氏名又は名称】 栗宇 百合子

【電話番号】

03-5561-3990

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

092740

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0002922

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 簡易波形監視装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 射出成形機に組み込まれ、前記射出成形機に有する油圧シリンダの圧力に基づいて設定された波形を監視する簡易波形監視装置であって、

前記油圧シリンダの圧力データを発生するセンサと、前記センサから取込まれた圧力データに基づき基準圧力波形を設定するとともに実測値波形を表示し、前記圧力データが前記基準圧力波形に対し所定範囲を超えたときに、前記実測値波形に目印を付して表示する判別装置と、を備えていることを特徴とする簡易波形監視装置。

【請求項2】 前記判別装置は、前記圧力データが前記基準圧力波形に対して所定範囲を超えていないときに仕分機に対し良品判別信号を転送し、該圧力データが該基準圧力波形に対して所定範囲を超えたときに前記仕分機に対する良品判別信号の転送を中止することを特徴とする請求項1記載の簡易波形監視装置。

【請求項3】 前記判別装置は、前記圧力データが前記基準圧力波形に対して所定範囲を超えたショットが予め定められた回数を超えて連続した際に、前記射出成形機を停止させることを特徴とする請求項1または2記載の簡易波形監視装置。

【請求項4】 前記判別装置は、前記基準圧力波形に対して上限及び下限の 所定範囲を設定していることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の簡 易波形監視装置。

【請求項5】 目印を付された実測値波形を保存する記憶部を含むことを特徴とする請求項1万至4のいずれかに記載の簡易波形監視装置。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

本発明は、射出成形機に組合わされて成形品の良否判別を油圧シリンダの圧力 データに基づいて簡易的に判別する簡易波形監視装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

従来、射出成形機に組合わされて成形品の良否判別を判別する波形監視装置においては、射出成形中のプロセスデータ、例えば射出速度、射出圧力、スクリュー位置といったデータは、成形品が生成される1ショットの工程中に設定値に伴って変化し、それぞれのデータ毎に1ショット工程中に1本のアナログ波形として描画できることに着目している。そして、このアナログ波形は、異常が発生しない限り大きな変化は無い。

したがって、良品が得られた時のアナログ波形に上限及び下限の許容幅を持たせてアナログ上限波形及びアナログ下限波形を設定し、これらの設定されたアナログ上限波形とアナログ下限波形の範囲内にショット毎の実績波形が入っているかどうかを監視することで良否を判別するようにしている。

[0003]

このような波形監視装置では、図4(a)に示すように、第1の許容幅として値 α を第1の値として加えたアナログ上限波形UW1を生成すると共に、第2の許容幅として値 β (但し、 $\alpha=\beta$ でも良い)を第2の値として減じたアナログ下限波形LW1を生成する。これらのアナログ上限波形UW1とアナログ下限波形LW1との間の領域が良品の得られる良否判別領域となる。

データ加工処理部は、信号処理部から各ショット毎に送られてくるアナログ実績 波形が上記領域に入っているかどうか判別し、一部でも外れる部分があると不良 発生と判別してその旨を信号処理部、信号線を通して制御装置に通知したり、通 信処理部経由で上位コンピュータに通知したりする。

$[0\ 0\ 0\ 4]$

また、図4(b)に示すように、 α の加算、 β の減算の他に、乗算によって設定する。すなわち、上限の場合にはアナログ基準波形SW1の値に(1+x)を乗算してアナログ上限波形UW1′を設定し、下限の場合にはアナログ基準波形SW1の値に(1-y)(x, yは正の係数)を乗算することでアナログ下限波形LW1′を設定するようにしている(例えば、特許文献 1 参照)。

[0005]

【特許文献1】

実開平7-205244号公報(第3-4頁、図2)

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記特許文献1に記載された従来の波形監視装置では、不良判定時に、基準波形が表示されないため、NG箇所と度合い、更には良品判定時との差や変化量が不明確になるという問題があった。

[0007]

本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その目的は、成形品が成形される以前に不良品の判別を実測値波形に付した目印によって行なうことにより、成形品が成形された後に行なう外観検査を廃止するとともに不良品の流出を未然に防止し、成形機や付帯設備や成形条件の不具合を成形中に検出することによって、生産性の向上を図ることができる簡易波形監視装置を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】

本発明の請求項1記載の簡易波形監視装置は、射出成形機に組み込まれ、前記 射出成形機に有する油圧シリンダの圧力に基づいて設定された波形を監視する簡 易波形監視装置であって、

前記油圧シリンダの圧力データを発生するセンサと、前記センサから取込まれた圧力データに基づき基準圧力波形を設定するとともに実測値波形を表示し、前記圧力データが前記基準圧力波形に対し所定範囲を超えたときに、前記実測値波形に目印を付して表示する判別装置と、を備えていることを特徴とする。

[0009]

前記構成の簡易波形監視装置によれば、射出成形機が成形品を成形終了する以前の成形途中における油圧シリンダの現在圧力データに基づいて良品、不良品の判別を行なうために、油圧シリンダの圧力データが基準圧力波形に対し所定範囲を超えたときに実測値波形に目印を付して表示する。

したがって、成形品が成形された後に外観検査を行なう必要がなくなり、不良 品の流出を未然に防止することができる。また、射出成形機や付帯設備や成形条 件の不具合を成形中に検出するため、それらに対するフィードバックを短時間で 行うことができ、生産性の向上を図ることができる。

[0010]

また、請求項2記載の簡易波形監視装置は、請求項1記載の簡易波形監視装置において、前記判別装置は、前記圧力データが前記基準圧力波形に対して所定範囲を超えていないときに仕分機に対し良品判別信号を転送し、該圧力データが該基準圧力波形に対して所定範囲を超えたときに前記仕分機に対する良品判別信号の転送を中止することを特徴とする。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

前記構成の簡易波形監視装置によれば、圧力データが基準圧力波形に対して所 定範囲を超えたときに仕分機に対する良品判別信号の転送が中止される。

したがって、仕分機は、射出成形機が成形品を成形終了する以前の成形途中に おいて良品判別信号が中止されるため、成形品が搬送されてくる以前に不良品の 判別が行われるので、時間的な無駄を生じることのない生産を行うことができる

$[0\ 0\ 1\ 2]$

また、請求項3記載の簡易波形監視装置は、請求項1または2に記載の簡易波 形監視装置において、前記判別装置は、前記圧力データが前記基準圧力波形に対 して所定範囲を超えたショットが予め定められた回数を超えて連続した際に、前 記射出成形機を停止させることを特徴とする。

$[0\ 0\ 1\ 3\]$

前記構成の簡易波形監視装置によれば、圧力データが基準圧力波形に対して所 定範囲を超えたショットが予め定められた回数を超えて連続すると、射出成形機 が停止される。

したがって、不良品の発生数を極端に少なくすることができるため、材料の無駄を大幅に減少することができる。

$[0\ 0\ 1\ 4]$

また、請求項4記載の簡易波形監視装置は、請求項1乃至3のいずれかに記載の簡易波形監視装置において、前記判別装置は、前記基準圧力波形に対して上限

及び下限の所定範囲を設定していることを特徴とする。

[0015]

前記構成の簡易波形監視装置によれば、判別装置は、基準圧力波形に対して上限の所定範囲及び下限の所定範囲を用いて良否判別を行なう。

したがって、成形品の良品・不良品の判別に加え、油圧シリンダや油圧シリン ダ周辺の油圧供給機器等における経年劣化も同時的に監視することができるので 、射出成形機の全体的な監視を行なうことができる。

[0016]

また、請求項5記載の簡易波形監視装置は、請求項1乃至4のいずれかに記載の簡易波形監視装置において、目印を付された実測値波形を保存する記憶部を含むことを特徴とする。

[0017]

前記構成の簡易波形監視装置によれば、記憶部により目印を付された実測値波 形が保存される。

したがって、保存された実測値波形を、例えばプリンタ等により出力することによって、エラーが発生した時間や圧力データの偏差に基づいて射出成形機や付帯設備や成形条件の不具合管理のためのフィードバックに用いることができる。また、作業者がモニタを常時監視する必要がなくなるため、作業者に対する負担を低減することもできる。

[0018]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の簡易波形監視装置の実施の形態例を図1乃至図3に基づいて詳細に説明する。図1は本発明の一実施形態の簡易波形監視装置のブロック図、図2は図1に示す簡易波形監視装置における上限値NG時の波形図、図3は図1に示す簡易波形監視装置における下限値NG時の波形図である。

[0019]

図1に示すように、本発明の一実施形態の簡易波形監視装置10は、金型21 , スクリュー22, 油圧シリンダ23を有する射出成形機20と、仕分機24と に組み合わされており、主として、圧力センサ12と、演算部13,表示部14 が内蔵された判別装置11と、記憶部15と、から構成されている。

[0020]

射出成形機20は、射出成形が行なわれる際に、材料(成形材料)30が油圧シリンダ(加熱シリンダ)23内に充填された後に、図示しないスクリューヘッドに嵌合しているスクリュー22の回転を介してスクリューヘッド及び図示しないリングバルブの方に押し出される。

次いで、材料30は、スクリューヘッドとリングバルブとのなす間隙を介して油圧シリンダ23の先端部に一定量押し出されて材料の計量が行なわれる。そして、計量の後に、スクリュー22を前進させ、材料30を金型21のキャビティ内に射出して射出成形を行う。

[0021]

圧力センサ12は、油圧シリンダ23に組み付けられた接触型センサであり、油圧シリンダ23における油圧を常時検出する。油圧シリンダ23が検出した圧力データは、増幅機やアナログ/ディジタル変換回路等を介して電気信号に変換され、判別装置11の演算部13に転送される。通常、油圧シリンダ23内の圧力は、0.5秒付近において頂部となるように上昇し、その後、一定値に下がる

[0022]

演算部13は、マイクロコンピュータ等の演算装置を有する。演算部13は、 圧力センサ12から転送された電気信号を演算処理することにより、成形1ショット分の基準となるサンプリング波形作成用のサンプリングデータ信号を算出登録する。また、各ショット毎に、サンプリング波形信号に対してX方向に予め定められた上限許容範囲の上限値波形作成用の上限値データ信号を算出登録し、サンプリング波形信号に対してY方向に予め定められた下限許容範囲の下限値波形作成用の下限値データ信号を算出登録する。

[0023]

更に、演算部13は、圧力センサ12から転送された電気信号を演算処理する ことにより、各ショット毎にサンプリング波形とは独立した実測値波形作成用の 実測値データ信号を算出登録する。また、各ショット毎にサンプリングデータ信 号の値と実測値データ信号の値との偏差が上限値データ信号の値または下限値データ信号の値を超えているか否かを算出し、サンプリングデータ信号の値に対し実測値データ信号の値が上回っていて上限値データ信号(上限閾値)の値を超えた場合、実測値データ信号が上限値データ信号を上回っている範囲を上限値NG範囲としてその実測値データ信号による実測値波形を太線表示に変更するための上限値エラー信号を加える。

[0024]

また、サンプリングデータ信号の値に対し実測値データ信号の値が下回っていて下限値データ信号(下限閾値)の値を超えた場合、実測値データ信号が下限値データ信号を下回っている範囲を下限値NG範囲としてその実測値データ信号による実測値波形を太線表示に変更するための下限値エラー信号を加える。サンプリングデータ信号、上限値データ信号、下限値データ信号、実測値データ信号、上限値エラー信号、下限値エラー信号は、表示部14に転送される。

[0025]

表示部14は、射出成形機20の近傍に配されたモニタであり、各ショット毎に、演算部13から転送されたサンプリングデータ信号を波形変換処理することによりサンプリング波形(基準圧力波形)を表示し、演算部13から転送された実測値データ信号を波形変換処理することにより実測値波形を表示する。このとき、表示部14は、演算部13から転送されてきた実測値データ信号に上限値エラー信号が載っていると、上限値NG範囲において実測値波形を太線表示する。

また、演算部13から転送されてきた実測値データ信号に下限値エラー信号が載っていると、下限値NG範囲において実測値波形を太線表示する。ここで、演算部13から転送された上限値データ信号を波形変換処理することにより上限値波形を表示するようにしても良く、また、演算部13から転送された下限値データ信号を波形変換処理することにより下限値波形を表示するようにしても良い。

[0026]

判別装置11では、演算部13から転送された実測値データ信号に上限値エラー信号または下限値エラー信号が載っていると、成形途中において不良品判別がされ、仕分機24に対し信号を転送しない。これに反して、判別装置11では、

実測値データ信号に上限値エラー信号または下限値エラー信号が載っていないと 、良品判別がされ、仕分機24に対し良品判別信号を転送する。

[0027]

また、判別装置11では、演算部13から転送された実測値データ信号に、成形5ショット分に連続した上限値エラー信号または下限値エラー信号が載っていると停止信号を発生し、その停止信号を射出成形機20に与えて緊急停止させる。このとき、上限値エラー信号のみ、または下限値エラー信号のみが連続された場合にのみ、停止信号を発生するが、上限値エラー信号及び下限値エラー信号が混ざって連続した場合にも停止信号を発生するようにしても良い。

[0028]

記憶部15には、表示部14に上限値エラー信号または下限値エラー信号が転送された際に、それら上限値エラー信号または下限値エラー信号が載った実測値データ信号を取込み、予め定められたラム(RAM)エリア内やハードディスク等の保存装置に保存する。保存された上限値エラー信号または下限値エラー信号が載った実測値データ信号による実測値波形は、例えばプリンタ等により出力され、エラーが発生した時間や圧力データの偏差に基づいて射出成形機20や付帯設備や成形条件の不具合管理のためのフィードバックに用いられる。

[0029]

仕分機24には、射出成形機20により成形された成形品31が搬送される。 そして、仕分機24では、判別装置11より良品判別信号が転送されてくると、 搬送されてきた成形品31を良品用バケット32内に搬入する。これに反して、 仕分機24では、判別装置11より良品判別信号が転送されてこないと、搬送されてきた成形品31を不良品用バケット33内に搬入する。

[0030]

図2に示すように、油圧シリンダ23における油圧が、約0.5秒寸前に上昇して、サンプリング波形の値に対し実測値が上回っていて上限値NG範囲を超えると、表示部14により実測値波形が目印25を付された太線に表示され、記憶部15によりエラーが発生した時間や圧力データが保存される。

同時に、判別装置11より良品判別信号が転送されてこなくなるため、仕分機

24により射出成形機20から搬送されてきた成形品31を不良品用バケット33内に搬入する。

[0031]

図3に示すように、油圧シリンダ23における油圧が、約0.1秒から約0.2秒間に下降し、更に約0.3秒から約0.4秒間に下降して油圧値が、サンプリング波形の値に対して下回って下限値NG範囲を超えると、表示部14により実測値波形が目印25,25を付された太線に表示され、記憶部15によりエラーが発生した時間や圧力データが保存される。

同時に、判別装置11より良品判別信号が転送されてこなくなるため、仕分機24により射出成形機20から搬送されてきた成形品31を不良品用バケット33内に搬入する。

[0032]

本実施形態の簡易波形監視装置10によれば、射出成形機20が成形品31を成形終了する以前の成形途中における油圧シリンダ23の現在圧力データに基づいて良品・不良品の判別を行なうために、実測値波形を太線表示することにより、不良品の発生を、表示部14により事前に表示することができる。これにより、成形品が成形された後に外観検査を行なう必要がなくなり、不良品の流出を未然に防止することができる。

また、仕分機24は、射出成形機20が成形品31を成形終了する以前の成形途中で良品判別信号が中止されるため、成形品31が搬送されてくる以前に不良品の判別が行われるので、時間的な無駄を生じることのない成形を行なうことができる。

[0033]

また、成形 5 ショット分に連続した上限値エラー信号または下限値エラー信号が載っていると、射出成形機 2 0 を緊急停止させるため、材料の無駄を少なくすることができる。そして、射出成形機 2 0 や付帯設備や成形条件の不具合を成形中に検出するため、それらに対するフィードバックを短時間で行うことができる

また、判別装置11は、基準圧力波形に対して上限の所定範囲及び下限の所定

範囲を用いて良否判別を行なうため、成形品31の良品・不良品の判別に加え、油圧シリンダ23や油圧シリンダ周辺の油圧供給機器等における経年劣化も同時的に監視することができるので、射出成形機の全体的な監視を行なうことができる。

また、記憶部15により目印25を付された実測値波形が保存されるため、保存された実測値波形を、例えばプリンタ等により出力することによって、エラーが発生した時間や圧力データの偏差の程度が明確に表示され、その表示に基づいて射出成形機20や付帯設備及び成形条件の不具合管理のためのフィードバックに用いることができる。

[0034]

なお、本発明に係る簡易波形監視装置は、上述した実施形態に限定されるものではなく、適宜な変形、改良等が可能である。

例えば、エラー表示として、実測値波形を太線表示に変更するのに代えて表示 色を変更したり、或いは特異な印を付けるようにすることも可能である。また、 エラーが発生したときに、警告灯を点灯したりブザーを鳴らすようにしても良い

また、判別装置が発生する停止信号を、成形 5 ショット分に連続した上限値エラー信号または下限値エラー信号が載っているときに代えて、 5 ショットよりも短い経過時間である、成形 2 ショットや 3 ショットとすることにより、不良品の発生をより効率的に回避することができる。

[0035]

【発明の効果】

以上説明したように本発明の請求項1記載の簡易波形監視装置によれば、射出成形機が成形品を成形終了する以前の成形途中における油圧シリンダの現在圧力データに基づいて良品、不良品の判別を行なうために、油圧シリンダの圧力データが基準圧力波形に対し所定範囲を超えたときに実測値波形に目印を付して表示する。

したがって、成形品が成形された後に外観検査を行なう必要がなくなり、不良 品の流出を未然に防止することができる。そして、射出成形機や付帯設備や成形 条件の不具合を成形中に検出するため、それらに対するフィードバックを短時間で行うことができ、生産性の向上を図ることができる。

[0036]

また、請求項2記載の簡易波形監視装置によれば、圧力データが基準圧力波形に対して所定範囲を超えたときに仕分機に対する良品判別信号の転送が中止される。

したがって、仕分機は、射出成形機が成形品を成形終了する以前の成形途中に 良品判別信号が中止されるため、成形品が搬送されてくる以前に不良品の判別が 行われるので、時間的な無駄を生じることのない生産を行なうことができる。

[0037]

また、請求項3記載の簡易波形監視装置によれば、圧力データが基準圧力波形に対して所定範囲を超えたショットが予め定められた回数を超えて連続すると、 射出成形機が停止される。

したがって、不良品の発生数を極端に少なくすることができるため、材料の無 駄を大幅に減少することができる。

[0038]

また、請求項4記載の簡易波形監視装置によれば、判別装置は、基準圧力波形に対して上限の所定範囲及び下限の所定範囲を用いて良否判別を行なう。

したがって、成形品の良品・不良品の判別に加え、油圧シリンダや油圧シリン . ダ周辺の油圧供給機器等における経年劣化も同時的に監視することができるので 、射出成形機の全体的な監視を行なうことができる。

[0039]

また、請求項5記載の簡易波形監視装置によれば、記憶部により目印を付された実測値波形が保存される。

したがって、保存された実測値波形を、例えばプリンタ等により出力することによって、エラーが発生した時間や圧力データの偏差に基づいて射出成形機や付帯設備や成形条件の不具合管理のためのフィードバックに用いることができる。

また、作業者がモニタを常時監視する必要がなくなるため、作業者に対する負担を低減することもできる。

【図面の簡単な説明】

図1

本発明の一実施形態の簡易波形監視装置のブロック図である。

【図2】

図1に示した簡易波形監視装置における上限値NG時の波形図である。

【図3】

図1に示した簡易波形監視装置における下限値NG時の波形図である。

図4

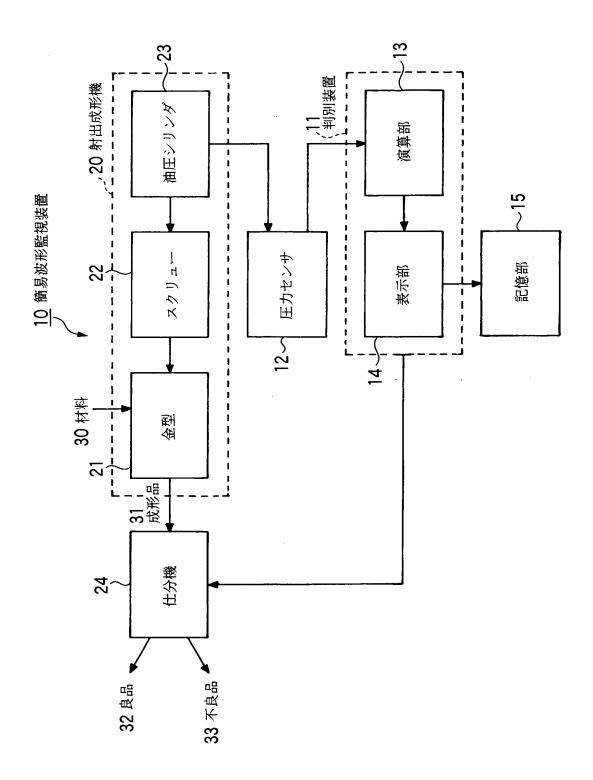
従来の波形監視装置における各波形図である。

【符号の説明】

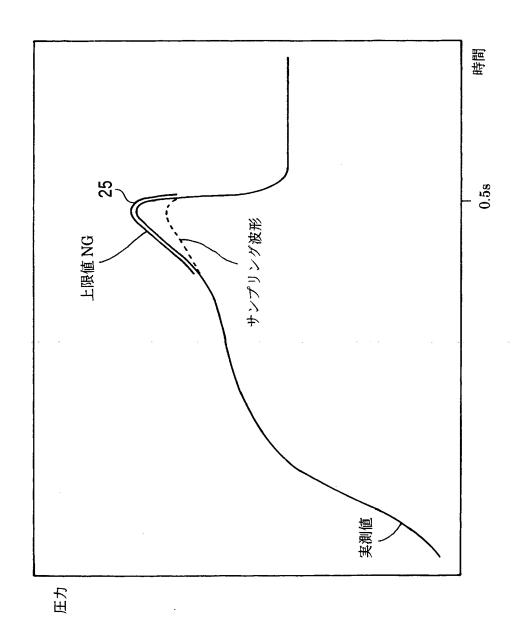
- 10 簡易波形監視装置
- 11 判別装置
- 12 圧力センサ (センサ)
- 15 記憶部
- 20 射出成形機
- 23 油圧シリンダ
- 2 4 仕分機

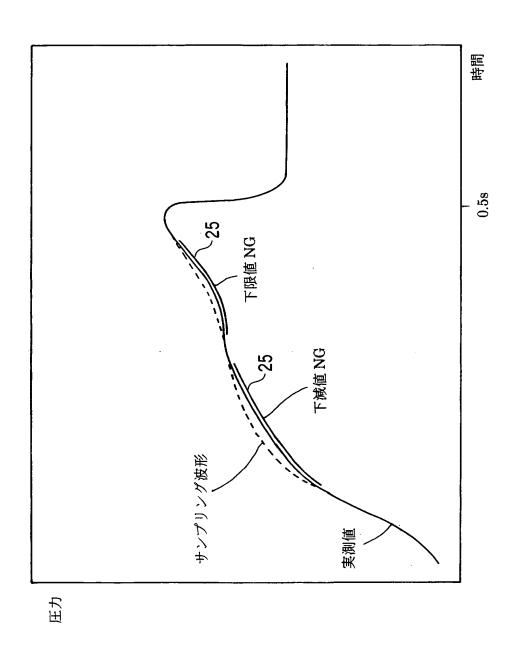
【書類名】 図面

【図1】

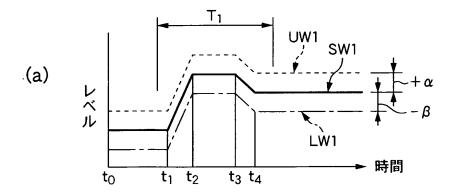


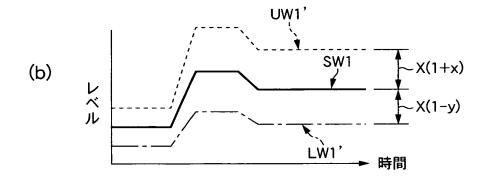
【図2】





【図4】







【要約】

【課題】 成形品が成形される以前に不良品の判別を実測値波形に付した目印によって行なうことにより、成形品が成形された後に行なう外観検査を廃止するとともに不良品の流出を未然に防止し、成形機や付帯設備や成形条件の不具合を成形中に検出することによって、生産性の向上を図ることができる簡易波形監視装置を提供する。

【解決手段】 本発明の簡易波形監視装置10は、射出成形機20に組み込まれ、射出成形機20に有する油圧シリンダ23の圧力に基づいて設定された波形を監視するものであって、油圧シリンダ23の圧力データを発生するセンサ12と、センサ12から取込まれた圧力データに基づき基準圧力波形を設定するとともに実測値波形を設定し、圧力データが基準圧力波形に対し所定範囲を超えたときに、実測値波形に目印を付して表示する判別装置11とを備えている。

【選択図】 図1

特願2003-008328

出願人履歴情報

識別番号

[000006895]

1. 変更年月日

1990年 9月 6日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区三田1丁目4番28号

氏 名 矢崎総業株式会社